

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部門技術移転室にご相談下さい。

産総研知的財産部門 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2010年 3月公開分 (67件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2010- 46630	ナノ粒子分散体の製造方法	旭化成 (株) 独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2010- 47474	ゼオライト用原料液体、ゼオライト結晶作成方法、ゼオライト用原料液体の作成方法、およびゼオライト薄膜	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2010- 47496	生体関連物質計測デバイス、人工臓器用表面修飾材料	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2010- 47543	超臨界二酸化炭素流体によるHMFの水素化、開環による直鎖アルカンの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2010- 47710	柔軟性、成形性を有する発泡ポリマー-シリカ複合体およびそれを用いた断熱材料	独立行政法人産業技術総合研究所 シーアイ化成 (株)
6	特開2010- 47828	無電解メッキの前処理方法および該基材の無電解メッキ方法	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2010- 48640	絶対分光放射計	独立行政法人産業技術総合研究所 (株) 相馬光学
8	特開2010- 48641	単色光照射装置	独立行政法人産業技術総合研究所 (株) 相馬光学
9	特開2010- 50297	トンネル素子およびその製造方法。	科学技術振興機構 独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2010- 50301	アニール炉	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2010- 50309	磁気抵抗効果を用いた負性抵抗素子	キヤノンアネルバ (株) 独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2010- 51308	酵素液の製造方法及び糖の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2010- 51202	動物侵入防止装置および動物侵入防止方法	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2010- 51293	矮性化形質転換植物および矮性を誘導するための遺伝子	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2010- 51297	植物における糖鎖構造の改変方法及びその植物体	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2010- 51715	嗅覚検査用カードキット及び該カードキットを使用する嗅覚検査方法	和光純薬工業 (株) 独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2010- 52096	小径物保持装置	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2010- 52398	モールド、その製造方法、及び、光学素子の製造方法	コニカミノルタオプト (株) 独立行政法人産業技術総合研究所 大阪府立大学
19	特開2010- 52426	植物系材料の成形体の製造方法及びその成形体	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2010- 53024	金属酸化物および圧電材料	キヤノン (株)、京都大学、 東京工業大学、上智学院、山梨大学 独立行政法人産業技術総合研究所 東京理科大学
21	特開2010- 53028	金属酸化物および圧電材料	キヤノン (株) 山梨大学 東京工業大学 独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2010- 53200	光反射材料	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2010- 53339	ペロブスカイト蛍光体薄膜	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2010- 54272	スピン偏極走査電子顕微鏡	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2010- 54355	ガスセンサ	矢崎総業 (株) 独立行政法人産業技術総合研究所 宮城県
26	特開2010- 54378	バイオセンサ、その製造方法、その使用方法	(株) タニタ 独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2010- 54379	バイオセンサ、その製造方法、その使用方法	(株) タニタ 独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2010- 54392	導波型微量液体分光測定装置	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
29	特開2010- 54432	炭素量検出センサ	(株) 日本自動車部品総合研究所 名古屋大学 独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2010- 54695	光デバイスの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2010- 55907	集束電極一体型電界放出素子及びその作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2010- 56062	電子放出体および電子放出体を備えた電界放射装置	(株) ライフ技術研究所、羽場 方紀 独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2010- 56381	ソーラシミュレータの放射照度の場所むら評価方法および評価装置	(株) エヌ ビー シー 独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2010- 56454	金属酸化物層の製造方法	TDK (株) 独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2010- 57451	マウス由来の IgG 抗体に結合性を有する核酸分子、及び検出キット	NECソフト (株) 独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2010- 57511	ヒト神経幹細胞に選択的なモノクローナル抗体及びこれを用いたスクリーニング方法	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2010- 57559	供試材供給装置及び供試材供給方法	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2010- 58043	水蒸気改質用触媒および水素の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 日本精線 (株)
39	特開2010- 58298	成形金型	独立行政法人産業技術総合研究所 伊藤光学工業 (株) 東海精密工業 (株)
40	特開2010- 58329	脂肪族ポリエステル組成物およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2010- 58994	ケイ酸塩でコーティングされた酸化チタン揮発性有機化合物分解材料	独立行政法人産業技術総合研究所 藤倉化成 (株)
42	特開2010- 59301	フツ素系イオン交換樹脂膜の分解方法	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2010- 59309	マルチブロック共重合体およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2010- 59335	ナイロン6ノポリプロピレンブレンド配向フィルム及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2010- 59533	パラジウムの抽出剤及びこれを用いた迅速分離回収方法	独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2010- 60011	球面軸受および球面モータ	(株) 安川電機 独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2010- 60438	片側開放型多重円筒磁気回路	独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2010- 60461	表面処理された材料、表面処理された材料の製造方法、センサ用の電極およびセンサ	独立行政法人産業技術総合研究所 TOTO (株)
49	特開2010- 60576	ヒト神経幹細胞のスクリーニング方法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2010- 61431	衣類状態推定方法及びプログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
51	特開2010- 61919	表面プラズマ発生装置	独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2010- 62670	複眼式カメラ	独立行政法人産業技術総合研究所 (株) 中日電子
53	特開2010- 63641	精神的疲労の測定機能を有する携帯端末装置、そのプログラムおよびサーバコンピュータ	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2010- 64011	重水素化合物製造用触媒及びこれを用いた重水素化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2010- 64909	ダイヤモンドの表層加工方法	独立行政法人産業技術総合研究所
56	特開2010- 64946	ハイドロキヤステイングによるセラミックス精密球の製造方法及びその装置	独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2010- 64996	エタノールからの炭素数3以上のオレフィン類の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
58	特開2010- 66184	質量流量計	独立行政法人産業技術総合研究所
59	特開2010- 66747	反射型調光素子、並びに、反射型調光素子を用いた反射型調光部材及び複層ガラス	独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2010- 66886	複数の端末を用いた改ざん命令実行防止技術	独立行政法人産業技術総合研究所
61	特開2010- 61376	動作評価装置および動作評価方法	独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2010- 68140	信号制御方法及び資源管理ネットワークシステム	日本電信電話 (株) 独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2010- 68525	二重絶縁ゲート電界トランジスタを用いたMOSトランジスタ回路およびこれを用いたCMOSトランジスタ回路、SRAMセル回路、CMOS-SRAMセル回路、集積回路	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
64	特開2010- 68675	イオン導電型アクチュエータの製造方法	アルプス電気 (株) 独立行政法人産業技術総合研究所
65	特開2010- 68678	積層型アクチュエータ及びその製造方法	アルプス電気 (株) 独立行政法人産業技術総合研究所
66	特開2010- 68704	直接負荷制御システム	独立行政法人産業技術総合研究所
67	特開2010- 68139	通信装置及び品質・経路制御方法及び品質・ 経路制御プログラム	日本電信電話 (株) 独立行政法人産業技術総合研究所